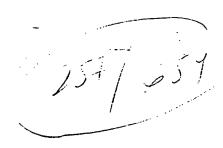
JP 403157868 A



(54) INTEGRATED CIRCUIT DEVICE PROVIDED WITH SHIELDING FUNCTION; APPARATUS AND METHOD FOR ITS MANUFACTURE

(11) 3-167868 (A) (43) 19.7.1991 (19) JP

(21) Appl. No. 64-308058 (22) 28.11.1989

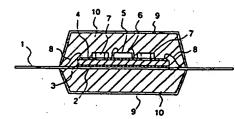
(71) NEC CORP (72) NAOHARU SENBA

(51) Int. Cl⁵. H01L23/28,H01L21/56

PURPOSE: To eliminate a need for forming a shield after a mounting operation, to shorten a mounting g process and to make an apparatus small-sized and lightweight by a method wherein a shield layer is formed around a circuit board including a semiconductor element and a shield function is endowed by using each intermediate in the seminated of t

by using each integrated circuit device as a unit.

CONSTITUTION: The circumference of a circuit board 3 on which an active element 5 and a passive element 7 are mounted is sealed with an encapsulant resin part 10 formed by hardening, e.g. an epoxy resin; a shield layer 9 is formed on the surface of the resin part 10. The layer 9 is shaped by using a material having a function to shield a magnetic field such as a 42 alloy (composed of 42wt% of Ni and Fe for a remaining part) sheet, an Ni-plated copper foil, a copper sheet, an aluminum sheet or the like; the material is soldered to a ground pin of an outer lead of a lead frame 1. Thereby, the elements 5, 7 are protected from peripheral magnetism by using the layer 9; each integrated circuit device is shielded as a unit. As a result, while a material for shielding use is reduced, a shield effect can be increased.



⑩特許出願公開

平3-167868 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

®Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 ⑩公開 平成3年(1991)7月19日

H 01 L 23/28

6412-5F 6412-5F

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

ᡚ発明の名称 シールド機能を有する集積回路装置、その製造装置及び製造方法

②特 顧 平1-308058 **22**出 頤 平1(1989)11月28日

商 治 液 の出 顧 日本電気株式会社 理 人 弁理士 藤巻 正赛

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目7番1号

1. 発明の名称

シールド機能を有する集積回路装置、 その製造装置及び製造方法

_2. 特許請求の範囲

(1)リードフレーム上に設置された回路基板 と、この回路基板上に搭載されると共に前記リー ポフレームに接続された半導体業子と、この半導 体素子を含む前記回路基板を封止する樹脂部と、 この樹脂部の内部又は表面に前記回路基板及び半 導体素子を取り囲んで設けられたシールド暦とを 有することを特徴とするシールド機能を有する想 校回路装置。

(2) 組み合わされて内部に樹脂成形用キャビ ティを形成する1対のモールド成形型と、この各 モールド成形型内に設置された磁石部材とを有す ることを特徴とするシールド機能を有する単肢回 路装置の製造装置。

(3) 磁石部材を設けた第1及び第2の成形型

して配置する工程と、半導体素子が搭載された回 路基板を前記第1及び第2の成形型のキャピティ に装入して前記各成形型を組み立てる工程と、前 記成形型のキャビティ内に樹脂を住入して固化さ せる工程とを有することを特徴とするシールド機 能を有する集積回路装置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は内部回路を周辺磁気から保護するシー ルド機能を有する集積回路装置、その製造装置及 び製造方法に関する。

[従来の技術]

第4図は従来の集積回路装置を示す断面図であ

リードフレーム1上には接着剤2を介して回路 基板3が固着されている。また、リードフレーム 1における周辺都には所定のアウターリード(図 示せず)が形成されている。回路基板3の上面に は配線4がパターン形成されている。そして、能 ·内にシールド材を前記磁石部材の磁力により固定 · 助素子5は、回路基板3の略中央部分の配線4上

ーチのこ、J付多つ(逆工) O P I 運送 海ャルー サミ合理を上回路回の O P I 、Q S I 運送 カット B コウトドコキャ田超級競組 S はお知识 コギンコ

語を招しまるように構成されている。 なって、この型面姿面を関して独範回路表面 がって、この型面姿面を変えない。 がって、この型面をなって、キャヤントールトのに を関をする。 ののはない。 ののはない。 ののでは、この型12 b、14 bの凹部に ののでは、この型12 b、14 bの凹部に ののでは、この型12 b、14 bの凹部に を取るする。 なって、この型12 b、14 bの凹部に を取るする。 なって、この型12 b、14 bの凹部に を取るする。 なって、この型12 b、14 bの凹部に を取るする。 を対して、この型12 b、14 bを がに を対して、これにより、 地域である。 を対しているのは を対している。 を対しているのは を対している。 を対しているのは を対している。 をがしている。 をがしないる。 をがしななが、 をがしないる。 をがしなが、 をがしなが、 をがしなが、 をがしなが、 をがしなが、 をがしなが、

たりなりながら、大人とは大路を登録し を出版器に実践する場合によりとしまななはもの。 ・6年を通信のようによるといるできます。 ・6年を通信のようによるといるといるといる。

「既然るするでより免別な印刷」

毎年でもは今日の後により、4分割に乗り、4分割には日日は日本では、4分割を設定の国際協同ではなってのないのではないないができます。 1 できない 1 できな

もおせとが持さらことを有なられ路正

4 るさとを特徴とする

4日間報10により封止されている。

第5図は従来の兼徳回路器屋の製造器屋及り製造器屋及り製

あたまでですする。 では、下面に凹部を有する。 では、下面に凹部を有する。 では、下面に凹部を有する。 では、下面に凹部を有する。 では、下面に凹部をする。 では、下面に凹部をする。

と調金で表現場の、お園舎田もペーペ、名さので で及ば工芸英、でおり雑数や情報が動の等とペマ 小型大は器数田砂、コ共らな有無な登田政政社 あるなは問題にいるであれていました。

「韓國が張光サイナもの手段」 本鉄電に張めてして下陸艦が再から独領回路路 は、 5 ー としてトトトに改画された回路路 、 2 ー としてトレート

。るもも的目まらごる

• 2 4

[作用]

34

THE RESERVE

また、個々の集積回路装置毎に必要最小限のシールド層を形成することができるので、シールド 圏の材料費用を低減できると共に、周辺磁気から 集積回路装置を確実に保護することができる。

一方、本発明に係るシールド機能を有する集積 回路装置の製造装置においては、各モールド成形 型内に設置された磁石部材の磁力によってキャビ

及び第5図と同一物には同一符号を付上てその部分の詳細な説明は省略する。

本実施例によれば、回路基板3を封止する外装 樹脂部10の表面を被覆するようにシールド層8 が形成されている。このため、このシールド層9 によって周辺磁気から能動素子5及び受動素子7 を保護することができるので、各集積回路装置を 単位としてシールドを設けることができる。従っ

このようにして、シールド機能を有する集積回 路装置を容易に製造することができる。

[実施例]

次に、本発明の実施例について添付の図面を診 照して説明する。

第1図は本発明の実施例に係るシールド機能を 有する集積回路装置を示す断面図である。第4図

て、この集積回路装置をプリント基板上に実装した後に、プリント基板又はその一部を単位としてシールドを設ける必要がなくなり、シールド構造の設計が不要になると共に、実装工数の低減及びシールド材料の節減が可能になる。また、使用機器を小型化することができる。

第2図は本発明のシールド機能を有する集積回路装置の製造装置及び製造方法の第1の実施例を示す断面図である。

第2図に示すように、モールド成形型(下型) 14は上面に凹部が形成されている。このモール ド成形型14の凹部には、マグネット13がモール ルド成形型14を下面から挿通して配置されている。 の一方、モールド成形型(上型)12は形型12 の一方、は、マグネット11がモールド成形型12 の凹部には、マグネット11がモールド成形で12 の凹部には、マグネット11がモールド成形で12 この1対のモールド成形型12.14の凹部形 この1対のモールド成形型12.14の凹部形成 合させて両者を重ね合わせることにより樹脂形成 用キャビティが形成される。モールド成形型12.

本・新画のである。 第3図に示すように、モールド成形型14at ま3図にですように、モールド成形型14at いる。そして、マグキット13aかモールドな形 いる。そして、マグキット13aかに はまる下面 では形型14aか 前型凹部内に突出して配置され では形型14aか での一部を変出させて配数すな、エールドな のキールド成形型12aの凹部には、キールドな でいる。一方、キールドな形型12aに にませてよった。 が型12aかその一部を突出させて配数すなでいる。 が型12aかその一部を突出させて配数すなでいる。 が型12aかその一部を突出させて配数すなでいる。 が型12aかその一部を変出させて配数するでいる。 が型12aがもの13dのキールドな形型12a、14aを をして、この1対のキールド成形型12a、14aを が型12aをとの1対のキールドな形型12a、14aを をして、この1対のキールドな形型12a、14aを をして、この1対のキールドな形型12a、14aを またりに、この1対のキールドな形型12a、14aを をして、この1対のキールドな形型12a、14aを をして、この1対のキールドな形型12a、14aを をして、この1対のキールドな形型12a、14aを をして、この1対のキールドな形型12a、14aを をして、この1対のキールドな形型12a、14aを をして、この1対のキールドな形型12a、14aを をして、この1対のキールドな形型12a、14aを をして、この1対のキールドな形型12a、14aを をして、この1対のキールドな形型12au

形弦実本をも用助金置器された22割コでよの 2 「ひ気を1 1 1 4 キやマ ,を永 , ねブバはコお衣

・るきで 「果故の即発」

野菜るで育る治型リハーいる湯コ即発本,コ更

日本は、これを組み立てた故、そのキャビティ内に出口を仕入てきるように構成されている。

妈出実本プリ用型を国装されさ加制コミスのこ

次に、キーシャは淡色120mmの称が中で、海120mmでは、サイスサムの下側でははいった。 ないは、サイスサムなに生態が消滅を対象を対象を対象を対象を対象に関いて、サイスサムなに生態を対象を対象を対象をは、、後120mmをできる。

校の都向と附近実の1度、もプバセコ勝近実本 キャァ、カフバはコ陽道実本、さま。るも育念果 第冬是出突内トモン・キの881の近8111マ リ) 関間出れルーチ勝式、プのる名プならこるえ (間のら面表随間掛、と面表千葉均又エーソでリー こるもか3字88間ドルーンコ屋がの左升のファ 回路装置の製造方法及び製造方法によれば、磁石 部材により樹脂形成用キャピティ内にシールド材 を固定できるので、樹脂を注入してもシールド材 が移動してしまうことはなく、樹脂部を固化させ ることにより回路基板の周囲にシールド層を容易 に配置することができる。

4. 図面の簡単な説明

en a de referencia esta en la segui de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya

Berger strengthischen Anderson

CARCAGO MAS

第1図は本発明の実施例に保るシールド機能を 有する集積回路装置を示す断面図、第2図は本発 明のシールド機能を有する集積回路装置の製造方法の第1の実施例を示す断面図、第 3図は本発明のシールド機能を有する集積回路路 置の製造装置及び製造方法の第2の実施例を示す 断面図、第4図は従来の集積回路装置を示す面 図、第5図は、従来の集積回路装置の製造装置及 び製造方法を示す断面図である。

1:リードフレーム、2;接着剤、3;回路基板、4;配線、5;能動素子、6,8;金属細線、7;受動素子、8,8a;シールド層、10;外装樹脂部、11,11a,13;13a;マグネ

ット、12, 12a, 12b, 14, 14a, 1 4b;モールド成形型

出颐人 日本電気株式会社 代理人 弁理士 藤巻正憲

1;リードフレーム

1;リードフレーム

6,8;金属細線

2;接着剤

7;受動素子

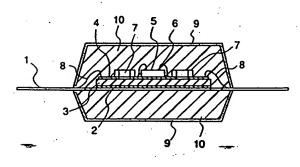
3;回路基板

9;シールド層

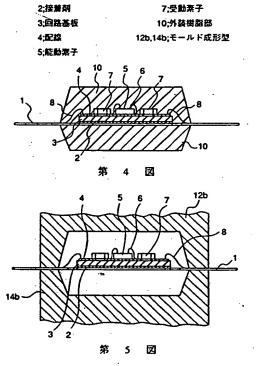
4,配線

10:外装樹脂部

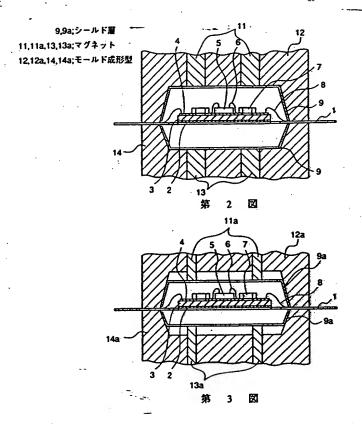
5;能動素子。



第 1 図



6,8;金属細線



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.